



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01-251775

(43) Date of publication of application: 06.10.1989

(51)Int.CI.

H01S 3/18 H01S 3/133

// G11B 7/125

(21)Application number: 63-079627

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

31.03.1988

(72)Inventor: ISHIKAWA MAKOTO

KATAYAMA RYUICHI

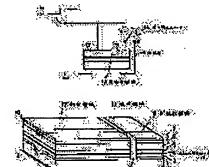
YUASA TSUNAO

(54) SEMICONDUCTOR LASER APPARATUS AND METHOD OF DRIVING SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To realize a high-output and low-noise characteristic which is optimum as a light source of an addition-record and rewrite type optical disk or the like even without using a high-frequency superposed circuit by a method wherein a switch used to connect a second conductivity type electrode layer in an absorption region to a first conductivity type semiconductor substrate is installed and an excitation region is coupled optically to the absorption region.

CONSTITUTION: While an absorption region 11 and an excitation region 12 are kept optically coupled by means of an electrode-separating groove 13, a semiconductor laminate structure is separated electrically into the absorption region 11 and the excitation region 12; a switch 14 which connects a second conductivity type electrode layer in the absorption region to a first conductivity type semiconductor substrate directly or via a resistance in accordance with a control signal supplied from the outside is installed. When the



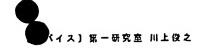
changeover switch 14 is connected to B, the absorption region 11 is grounded and this absorption region 11 functions as an oversaturation absorber, accordingly, a self-oscillation is generated and a low-noise characteristic can be obtained. On the other hand, when the changeover switch 14 is connected to A, a carrier is injected also to the absorption region 11 in the same manner as in the excitation region 12, and a high-output characteristic can be obtained. Accordingly, when the switch 14 is changed over in synchronization with a changeover operation between a drive voltage V2 at a high output and a drive voltage V1 at a low output, a low-noise oscillation and a high-output oscillation can be obtained alternately.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than



®日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

平1-251775

@Int. Cl. 4

盘别記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)10月6日

3/18 H 01 S 3/133 7/125 7377-5F 7377-5F

7520-5D審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

◎発明の名称

/ G 11 B

半導体レーザ装置及びその駆動方法

頭 昭63-79627 の特

頤 昭63(1988)3月31日 ❷出

Щ ਨ 砂発 明 宏 Ш

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

韶 @発 明 者 片 図南雄 湯 浅 明 者 70発

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

の出 顔 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

弁理士 本庄 伸介 四代 理 人

(57)【要約】

[目的] 吸収領域の第二導電型電極層と第一導電半導体 基板とを接続するスイツチを設け、励起領域と吸収領域 とを光学的に結合することにより、高周波重昼回路を用 いなくとも追記型、書き換え型光デイスク等の光源とし て最適な高出力低雑音特性の実現を可能とする。

[構成] 電極分離溝13により、吸収領域11と励起領 域12との光学的な結合をしたままで、半導体積層構造 を吸収領域11と励起領域12とに電気的に分離し、吸 収領域の第二導電型電極層と第一導電型半導体基板とを 外部から供給される制御信号に応じて直接に又は抵抗を 介して接続するスイツチ14が設けてある。切り替えス イツチ14をBに接続すると吸収領域11が接地され、 この吸収領域11が過飽和吸収体として働くから、自励 発振が発生し低雑音特性が得られる。一方、切り替えス イツチ14をAに接続すれば、吸収領域11にも励起領 域12と同様にキヤリヤが注入されるから高出力特性が 得られる。従つて、高出力時の駆動電圧Ⅴ↓2と低出力 時の駆動圧Ⅴ↓1の切り替えと同期させて、スイツチ1 4 を切り替えれば低雑音発振と高出力発振とが交互に得 られるり替えれば低雑音発振と高出力発振とが交互に得

【半導体 レーザ 吸収 領域 励起 領域 書き換え型 光デ イスク 高出力 低雑音 特性 半導体 積層 構造 スイツ チ 自励 発振】

1

【特許請求の範囲】

1、第一導電型半導体基板上に活性層と第二導電型半導体層とを順に積層してなる横モード制御型半導体レーザにおいて、前記第二導電型半導体層を共振器軸方向に関して電気的に分離して励起領域と吸収領域との二領域に分ける電気的分離構造が形成してあり、前記吸収領域の第二導電型電極層と前記第一導電型半導体基板とを外部から供給される制御信号に応じて直接に又は抵抗を介して接続するスイッチが設けてあり、前記励起領域と吸収領域とは光学的に結合されていることを特徴とする半導体レーザ装置。

2、第一導電型半導体基板上に活性層と第二導電型半導体層とを順に積層してなる横モード制御構造を有し、前記第二導電型半導体層を共振器軸方向に関して電気的に分離して励起領域と吸収領域との二領域に分ける電型の動力離構造が形成してあり、前記吸収領域の第二導電型型半導体基板とを外部から供給を引きる場合で直接に又は抵抗を介して接続する制御信号に応じて直接に又は抵抗を介して接続する制御信号に応じて直接に以助が要と取り動する方記のよりに結合されている半導体レーザ装置を駆動する方記スイッチが設けている半導体レーザ装置を駆動する方記スイッチが設けている半導体レーが装置を駆動する方記スイッチを連過させて前記励起領域だけに電圧を印加することを特徴とする半導体レーザ装置の駆動方法。

2

10

20

⑩日本国特許庁(JP)

印特許出願公開

平1-251775 @公開特許公報(A)

Dint. Ci.⁴ H 01 S

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)10月6日

3/18 / G 11 B

7377-5F 7377-5F

7520-5D審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

◎発明の名称

半導体レーザ装置及びその駆動方法

頭 昭63-79627 创特

顧 昭63(1988)3月31日 ❷出

Щ 明 石 個発 70% 図南雄

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝 5 丁目33番 1号 日本電気株式会社内 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

湯茂 明 の発 日本電気株式会社 包 斑

東京都港区芝5丁目33番1号

弁理士 本庄 伸介 四代 理 人

1. 発明の名称

半等体レー学装置及びその駆動方法

2. 特許館求の範囲

- 1、 第一導電器半導体基板上に活性層と第二等 は型半導体層とを順に視だしてなる機モード 朝朝型半導体レーザにおいて、食配第二等を 型牛砕体層を共祭器執方向に関して包気的に 分離して励起領域と吸収領域との二領級に分 ける電気的分離構造が形成してあり、斡記吸 収額組の第二非理型電極層と前記第一導電型 牛排休茲収とを外部から供給される制御位分 に応じて直接に又は低技を介して接続するス イッチが設けてあり、貧む固起領域と吸収領 娘とは光学的に結合されていることを特殊と する半導体レーザ装置。
- 2. 第一将電型半幕休勘駅上に35性間と第二等 **電型半導体階とを順に復居してなる機モード**

刺師構造を有し、質記第二級電型半導体層 を共祭器軸方向に関して電気的に分離して 励起領域と吸収領域との二領域に分ける電気 的分離構造が形成してあり、前配吸収低級の 節二等電型電板層と軟配節一等電型半等体器 板とを外部から供給される制剤区号に応じて 直接に又は抵抗を介して接続するスイッチが 致けてあり、資配類起氨級と吸収額級とは光 学的に結合されている半導体レーザ装置を駆 動する方法において、低出力動作時には食む 制物区号により自記スイッチを非過させて育 記励起展観だけに電圧を印加することにより 自助発表状態にし、高出力動作時には前記割 何区号により背記スイッチを遮断にし食配効 超額城と前記吸収額城とに同じ電圧を印加す るとこを特徴とする半導体レーデ装置の駆動 力法。

3. 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野)



特問平1-251775(2)

本発明は、五配型、書き換え型等の光ディスク 用光減として放送な半導体レーザ袋置及びその駆動方法に関する。

(従来の技順)

直記型、巻き換え型等の光ディスクの光輝と しては、読みだし時の誤りを防ぐために、雑音 レベルの低い半界休レーザが望まれる。者を損 え型光ディスクでは 1 ~ 3 m Wの 低出力レベル で、戻り光1%において相対雑音強度(RIN) - 120 dB/Hz以下が求められている。しかし 光ディスク装置ではピックアップの材准上、ディ スク盤面からの反り光が光源である半導体レーザ に入射しやすい。一般に領モードの制御された鼠 折車再鉄型半導体レーザでは、光の干沙性が高い から、この戻り光と出射光が干沙しモードホップ。 ノイズが死生する。このモードホップノイズに より光源の報音レベルが上昇し、システム上同 題となる。こうした牛罪体レーザの戻り光路起 健音の低減を図るために従来は外部から高周数 を重量する方法が提案されていた(電子通信学会

技術研究報告EOBJ-84 PB5)。この方法では、 600MHz以上の高周故を発録しきい値までよ りこむように重型することにより往入キャリアに ゆらぎを与え、似モードスペクトルを多モード化 する。この多モード化により光輝の可干沙性が低 下し、戻り光が存在する場合でも、低い報音レベ ルを載約することが可能となる。

(発明が解決しようとする課題)

しかし従来の方法では高周致重要回路を外部に 付加するから、光ヘッドの軽量化を妨げ、アクセス時間の短船化が困難となる。また高周改重型 路により、光ヘッドを構成する部品点数が増加するから、低コスト化をも妨げる要因となる。このように、従来の技術にはアクセス時間およびコスト面で解決すべき課題があった。

(課題を解決するための手段)

お述の課題を解決するために本発明が受洗する 設置は、第一等電型半導体基板上に活性層と所工 等電型半導体層とを履に復居してなる機モード制 物構造を有する半導体レーデ設定であって、前記

第二等型半導体層を共盛器輪方向に関して電気 的に分離して励起領域と吸収領域との二領域に分 付る電気的分離標準が形成してあり、前記吸収の で動力が電型を開発した。 を外部がも供給される制御信号に応じてであり、 対に抗を介して受験であるオッチが設けてあり、 質に助起領域と吸収領域とは光学的に結合されていることを特徴とする。

 前記制の信号により前記スイッチを穿通させて前記励起類級だけに電圧を印加することにより自動発級状態にし、高出力動作時には前記制質信号により前記スイッチを選託にし前記励起領域と育記吸収域とに関じ電圧を印加することを特徴とする。

(作用)

4 初期平1-251775(3)

(実施例)

以下に図面を参照して本発明の実施例を詳しく

第1回は本元明の一実施例の半等体レーザ装配を示す料拠団、第2回はその実施例の平面団、第3回乃至第4回はその実施例を駆動する回路の例

福が形成される。SIO。モマスクとして発光値 城にP・拡散層8を形成した後、P型電板10、 N型電極9を形成する。さらにフォトリソグラ フィーの手法によりウエットエッチングを用いて 福 10m、 同隔 500 mm の電極分離溝 13を発光値域の 近伊10mの領域を除いてn型茁収1に到途するま で形成する。発光領域の近度30gmの領域は n 型 GaAs電瓶用7のみ除去する。このように形成 した電極分離領13により、吸収収線11と助起鉄線 12との光学的な結合をしたままで、牛帯休復層祭 造を吸収低級11と節起低級12とに電気的に分離す 吸収領域11が30gとなるようにへき関固を形成し て、本孔明の一実施例である半導体レーデ装置が 形成される。なお、実施例では電極分離をエッチ ングを用いて行なっているが、電極分離をプロト ン注入など他の方法を用いて行なっても同様に 本孔明の半罪体レーザの相違が られる。

第3因では、本孔明の中等体レーザの駆動方法 の一実施例を回路因で概念的に示す。切り替え を示す因である.

因において 1 は n 型 G a A s 基 板 、 2 は n 型 A fl e. e.G & e. seA s クラッド 耐、 3 は n 型 A f e. s i G a e. e i A S 光研改層、 4 は A f e. ee G a ... s A s 活住居、5 は p 型 A .l . . . G a ... A 5 光反射層、 6 は P 型 A & e. sa G & e. e 2 A & クラッド履、7はn型GaAs電極層、8はP* 此歌剧、9世市型電板、10世中型電板、11世級収 似地、12は助起似地、13は電極分配活、14は切り 替えスイッチ、15及び16は入力増予をそれぞれ示 す。第1因の実施例の製造においては、まずn型 GaAs基板1上にNH。OH系のエッチャント を用いてく01T>に平行なV字型の溝弧5.0 m. 深さ2.0 mの溝を形成する。その後に欲相以長法 により、成長暦2.3.4.5.6.7を順次に 或長する。それぞれの層は平坦部で順に0.2 m. 0.3 mm, 0.08um, 0.3 mm, 1.0 mm. 0.7 m とする. 活が深いために、A型クラッド層2が清部で平坦 とはならず、第1四に示すように発光部で光祥波 暦3の早い構造となり、水平方向に風折平界放機

スイッチ14をBに接続すると吸収低級11が後地され、この吸収低級11が過飽和吸収体として働くから、自動死級が発生し、光出カ1~3mm、戻り光1%において、相対報音特性が得られる。一方切り替えスイッチ14をAに接続すれば、注入口の協議11にも動起低級12と同様にキャリヤがが入る。の協議11にも動起低級12と同様にキャリヤがが入る。の高出力特性が得られる。従って、近出力時の起動な圧V。と低出力時の駆動な圧V。の切り替えれば、発展と当り発表とが交互に得られる。

第4因は第3因実施例の変形例を示し、第3団の切り替えスイッチ14を電気的に構成した例である。入力場子16に電圧が印加されていない状態では、トランジスタTr3のインピーダンスが高いから、入力ペ子15の入力を号に応じて吸収低級11と動起便級12に与一にキャリヤが住入され、高出力な 性が得られる。入力ペ子16に電圧を印加するとトランジスタTr3のインピーダンスが



特開平1-251775(4)

低くなり、吸収値域11が接地状態となる。従って、 入力増子15の入力信号に応じて動超値域12だけに キャリヤが注入され、低雑食特性が得られる。

なおレーザ構立としてn型基权を用いたしPE 法によるPCW構造(昭和61年度春季哲学全大 p920)を用いて説明を行なったが、本見明の半導体レーザ装置ではp型基权を用いてもよい。また、 本発明の設置では、MOCVD法によるセルファ ライン構造等の他の横モードの朝即された半導体 レーザでも全く同様な構造が可能である。

またAIGAAS系のみならずAIGAInP。 GaInAsP等の他の材料系でも、本発明の装置を適用して全く四様の構造が形成できる。 (発明の効果)

本発明の構造では、吸収板板の第二等を登載を を接地した状態では、この領域の活性層は完全な 無パイアス状態となるから発展光に対して過熱和 吸収体として聞く、半等体レーザ経質内に過熱和 吸収体を導入すると断続的な発展状態となる自動 発展現象が発生する。自動発展は緩和緩動に相当

力とそれぞれ異生しい特性が得られる。以上より本発明の構造によれば、高周波重量回路を用いなくとも追記型、書き換え型光ディスク等の光減として最適な高出力低度音特性の半等体レーデ装置と、この半導体レーデ装置の駆動方法とが得られる。

従って本発明の設置を追記型、 書き換え型の光 ディスクに保用すれば、軽量な光へッドを形成す ることができ、アクセス時間が早く低コストな光 ディスクシステムを構成することが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

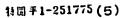
第1団は本発明の一実施例の半導体レーザ装置 を示す対視団、第2団はその実施例の平面団、第 3団乃至第4団はその実施例を屈動する回路の例 を示す団である。

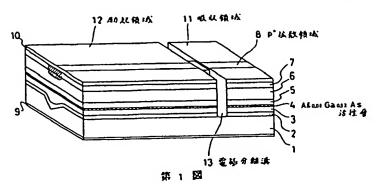
1 ··· n 型 G a A s 遊 板 、 2 ··· n 型 A f e · · · · G a e · › · A s クラッド 層 、 3 ··· n 夏 A f e · › · · G a e · · · · A s 光 尋 改 層 、 4 ··· A f e · · · · G a e · · · · A s 活 住 層 、 5 ··· p 型 A f e · · · G a e · · · A s 光 反

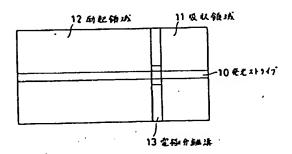
する高い周波及で発量が断続的に繰り返されるか ら、注入キャリヤがゆらざ、収モードが多モード 化する。この結果可干沙性が低下し、1~3m以 の低出力でも戻り光1%において相対雑音強反 (R1N)-120 dB/Hz以下の低雑音な特性 が得られる。吸収低級を禁地しなくても、低注入 状態とするだけで自動発験特性が得られる場合も あるが、再現住が乏しく少智りが低い。この点、 本花明のように吸収領域と基板とを四電位にすれ は、この領域の活性層を完全な無バイアス状態に できるから、再現住、歩智りの高い自助発展特性 が得られる。吸収領域を接地したままでは一般に 以分効率が低いから、高出力特性は特にくいが、 吸収回域にも電圧を印加しキャリヤを注入すれば、 30m W以上の高出力まで核モードが安定した特性 が得られる。低額合特性が要求されるのは読みだ し時の低出力レベル(~3mW)であるから吸収 領域を接地した状態と吸収領域にも助起痕域と同 後にキャリヤを注入した状態とを電気的に切り替 えることにより、再生時に低雑音、記録時に高出

計暦、6 ··· P型 A f e, ye C a e, e i A s クラッド版、7 ··· n 型 G a A s 電極層、8 ··· P * 拡散層、9 ··· n 型電板、10 ··· p 設電板、11 ··· 吸収領域、12 ··· 功品領域、13 ··· 電板分配液、14 ··· 切り替えスイッチ、15 ··· 入力増子、15 ··· 入力増子。

代理人 弁理士 本庄仲介







第 2 図

